

(11)Publication number:

10-073227

(43)Date of publication of application: 17.03.1998

(51)Int.CI.

F23G 7/06 F23G 7/06 F23C 11/00 F28D 15/02

(21)Application number: 08-249258

30.08.1996

(71)Applicant: KAMEYAMA HIDEO

(72)Inventor:

KAMEYAMA HIDEO

NISHIZAWA ATSUSHI

(54) MANUFACTURE OF CONTINUOUS CATALYST BODY

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To raise a reaction invert ratio sufficiently with a longer life and excellent reaction selectivity.

SOLUTION: In a base body having the surface of an alumina layer formed by anodic oxidation, the base body is immersed into a solution containing a silica source and treated at least once using a sol gel method to bake. As a result, at least the surface of the alumina layer is covered with a film of SiO2 to obtain a carrier. In this process, at least in the first treatment, weak acid is made to coexist in a treating bath. Then, a catalyst is supported on the surface of the SiO3 film as carrier obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.03.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-73227

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

(51) Int.CL ⁶	證別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所	
F 2 3 G 7/06	102		F 2 3 G	7/06	1022	Z	
	ZAB				ZAB		
F 2 3 C 11/00	306		F23C 1	1/00	306		
F 2 8 D 15/02	102		F28D 1	5/02	1020	3	
			審查蘭求	未請求	請求項の数5	FD (全 4 頁)	
(21)出願番号	特顧平8-249258		(71)出願人	0001588	000158895		
				亀山 多	号雄		
(22)出顧日	平成8年(1996)8月30日			東京都三	三鷹市井の頭 2 -	-13-28	
				亀山 3			
				東京都三鷹市井の頭 2-13-28			
			(72)発明者	西澤	拿		
				東京都府中市分梅町1-22 吉田荘102			
			(74)代理人	弁理士	滝田 清暉		

(54) 【発明の名称】 連続触媒体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 長寿命で反応選択性に優れると共に、反応転 化率をも十分に高くすることのできる連続触媒体の製造 方法を提供する。

【解決手段】 陽極酸化によって形成させたアルミナ層 表面を有する基体を、シリカ源含有溶液中に浸漬した後 焼成するゾル・ゲル法を用いて少なくとも1回処理して、前記アルミナ層の少なくとも表面をSiO,の皮膜で被覆して担体を得る。このとき、少なくとも最初の処理において、処理浴中に弱酸を共存させる。次いで、得 ちれた担体のSiO,皮膜表面に触媒を担持させる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極酸化によって形成させたアルミナ層 表面を有する基体を、シリカ源含有溶液中に浸漬した後 焼成するゾル・ゲル法を用いて少なくとも1回処理する ととにより、前記アルミナ層の少なくとも表面をSiO 2 の皮膜で被覆して担体を得、次いで、前記SiO,皮 膜表面に触媒を担持させる連続触媒体の製造方法であっ て、前記ゾル・ゲル法の少なくとも最初の処理におい て、処理浴中に弱酸を共存させることを特徴とする連続 触媒体の製造方法。

【請求項2】 弱酸が蓚酸である、請求項1に記載され た連続触媒体の製造方法。

【請求項3】 陽極酸化によって形成させたアルミナ層 の厚みが25~150 μmである、請求項1又は2に記 載された連続触媒体の製造方法。

【請求項4】 ゾル・ゲル法による処理のうち、少なく とも1回は、エチレングリコールに分散させたオルト珪 酸エチル微粒子による処理である、請求項1~3の何れ かに記載された連続触媒体の製造方法。

【請求項5】 ゾル・ゲル法による処理の前に、アルミ ナ層表面を常温~80℃の水を用いて水和処理し、次い で、350℃~550℃で焼成する、請求項1~4の何 れかに記載された連続触媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は連続した触媒表面を 有する連続触媒体に関し、特に、反応の選択性に優れる と共に熱回収効率に優れ、ケミカルヒートパイプシステ ムに好適な連続触媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】ケミカルヒートパイプシステムを構築す るためには効率の良い熱回収が必須となる。そとで、本 発明者等は、伝熱面と触媒担体が一体化した、表面に陽 極酸化膜層を有する管壁型反応器の開発を進めてきた

(村田、山本、亀山、化学工学論文集、vol. 19、 No. 1、41~49頁(1993))。陽極酸化膜層 を有するアルミニウム成形体を反応器として用いること は、触媒担体化において、触媒金属に制約がない上担体 表面積が大きいという利点がある一方、陽極酸化によっ て形成されるA l 、O ,担体表面は、例えばメタノール 40 ルミクラッド)、蒸着、どぶ付け等の公知の方法の中か の分解反応において、副反応として脱水反応を引き起と すという欠点があった。

【0003】かかる欠点に対し、本発明者らは、陽極酸 化によって形成されるAl,O,担体表面に、ゾル・ゲ ル法によってSiO,の皮膜を形成させた場合には、触 媒反応の選択性を向上させることができること、及び、 Al、O、表面に付着するシリカ粒子を細かくすること によって、触媒反応の選択性を維持し得ることを見い出 したが、未だ、所望する反応の転化率を十分に高くする と共に、その選択性を十分に長い間維持させるという点 50 理条件によって異なるが、例えば蓚酸水溶液を処理液と

において満足することのできるものではなかった。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者ら は、反応選択性に優れた、長寿命の連続触媒体について 更に検討した結果、ゾル・ゲル法で処理する際の処理浴 中に蓚酸等の弱酸を共存させた場合には、触媒反応の選 択性、転化率及び触媒寿命を十分に改善することができ ることを見い出し、本発明に到達した。従って本発明の 目的は、長寿命で反応選択性に優れると共に、反応転化 10 率をも十分に高くすることのできる連続触媒体の製造方 法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の上記の目的は、 陽極酸化によって形成させたアルミナ層表面を有する基 体を、シリカ源含有溶液中に浸漬した後焼成するゾル・ ゲル法を用いて少なくとも1回処理することにより、前 記アルミナ層の少なくとも表面をSiO,の皮膜で被覆 して担体を得、次いで、前記SiO、皮膜表面に触媒を 担持させる連続触媒体の製造方法であって、前記ゾル・ 20 ゲル法の少なくとも最初の処理において、処理浴中に弱 酸を共存させることを特徴とする連続触媒体の製造方法 によって達成された。

【0006】本発明で使用する連続基体(以下基体とす る) はアルミニウム自体のみならず、アルミニウム層を 表面に少なくとも数μm有する基体を包含する。従っ て、本発明における基体には、例えば、マグネシウム、 クロム、モリブデン、タングステン、マンガン、鉄、コ バルト、ニッケル、チタン、ジルコニウム、バナジウ ム、銅、銀、亜鉛、ビスマス、スズ、鉛及びアンチモン 30 等の単一の金属又はそれらの合金の板、複数の金属板又 は海綿状金属板やプラスチックシート等の表面に、公知 の方法によって数μm以上のアルミニウム層を設けたも の、若しくはアルミニウム板が含まれる。

【0007】特に経済性などの点から鉄、銅、ステンレ ス合金の基体表面をアルミニウム層で被覆したもの及び アルミニウムの基体が好ましく、強度まで加味すると、 鉄及びステンレス合金の基体表面をアルミニウム層で被 覆したものが好ましい。金属又は合金等の表面にアルミ ニウム層を形成せしめる方法は、非水メッキ、圧着(ア ら適宜選択して用いることができる。

【0008】陽極酸化の技術は周知であり、処理液とし て例えばクロム酸水溶液、蓚酸水溶液、硫酸水溶液等を 使用することも周知である。陽極酸化の条件は、アルミ ニウムのBET表面積が大きくなるように適宜設定する ことが好ましく、本発明においては陽極酸化の処理液温 度を、10~40℃とすることが好ましい。40℃を越 えると基板の溶解が激しく、経済的に酸化膜を形成させ ることが困難となる。又、この陽極酸化の処理時間は処 し、処理液温度を20℃、電流密度を50A/m²とした場合には2時間以上、特に4時間以上とすることが好ましい。陽極酸化膜の膜厚は、25~150μmとすることが好ましい。25μm以下では、ゾル・ゲル法を繰り返しても十分な厚みのシリカを被覆することができないので、触媒体の寿命を十分なものとすることができない。

【0009】本発明においては、上記の如くして形成したアルミナ表面を更に、10~80℃、好ましくは20~50℃の水又は温水によって水和処理しても良い。尚、水和処理水のpHは通常7付近である。上記処理の処理時間は、5分~120分とすることが生産効率の観点から好ましい。

【0010】上記の処理を行った場合には、更に、300~550℃で焼成する。この焼成によって、処理後の基体表面が、シリカ粒子が強固に付着し得るケーアルミナ層となる。焼成温度が300℃以下だとケーアルミナ層のでき方が不十分であり、550℃以上では基体が損傷したり、アルミナの表面積が低下したりするので好ましくない。焼成時間は10分~5時間、好ましくは1~203時間である。

【0011】本発明においては、必要に応じて上記の水和処理及び焼成を行った、陽極酸化皮膜を有する基板を、シリカ源を含有する溶液中に浸漬し、乾燥・焼成する工程を少なくとも1度実施する。この工程を繰り返すことにより、アルミナ層上のシリカの層を厚くすることができる。この場合のシリカ源としては、コロイダルシリカ等、ゾル・ゲル法に用いられる公知のものの中から適宜選択することができる。

【0012】本発明においては、アルミナ層の内部にま 30 でシリカ表面を形成させて、反応転化率を良好なものとすると共に触媒体を長寿命なものとするために、オルト珪酸エチル(TEOS)のような、微粒状のシリカ粒子による膜を形成し得るシリカアルコキシドを使用することも好ましい。上記TEOSの場合には、分散媒としてエチレングリコール(EG)を使用するが、水溶液としても十分に微粒子状に分散するシリカ源を使用する場合には、水を分散媒として使用することができる。

【0013】シリカ源としてシリカゾルを使用する場合には、処理液のpHを1~4とすると共に、シリカゾル 40の濃度を10~50重量%とし、5~20℃で6~72時間処理することが好ましい。一方、シリカ源としてシリカアルコキシドを使用する場合には、処理液のpHを4~6とすると共に、シリカアルコキシドの濃度を10~20容量%とし、10~40℃で6~72時間処理することが好ましい。また、この溶液中には、例えばMgC1、の如き、アルカリ金属及び/又はアルカリ土類金属の塩を0.1~1重量%の範囲で含有させることが好ましい。

【0014】本発明においては、ゾル・ゲル法の効果を 50 施する。

十分なものにするために、少なくともゾル・ゲル法の初回の処理浴中に、有機酸や炭酸等の弱酸もしくはMgC1,・6H, O等の金属塩を含有させる。有機酸としては、蓚酸、酢酸、脂肪族又は芳香族カルボン酸等を挙げることができるが、特に蓚酸を使用することが好ましい。含有させる弱酸の量は、1~20重量%であることが好ましく、特に3~10重量%であることが好ましい。

【0015】本発明においては、上記の如く調製した基板担体のSiO、表面上に、公知の含浸法又は電着法によって触媒を担持せしめることにより、目的とする連続触媒体を得ることができる。含浸法における処理液中の触媒濃度は、特に限定されるものではないが、0.5ミリモル/リットル〜5ミリモル/リットルの範囲とすることが好ましい。濃度が高すぎると不経済となり、少なすぎると、必要とする処理時間が長くなる。

【0016】本発明で使用する触媒は特に限定されるものではないが、例えば白金族金属、白金族金属の合金、金、金合金、パラジウム、ロジウム、レニウム、マンガン、鉄、亜鉛、銅、ニッケル、ニッケル合金、コバルト、コバルト合金、ルテニウム及びルテニウム合金、スズ等の中から選択することが好ましく、特に白金、パラジウム、ロジウム、マンガン、亜鉛、鉄、ニッケル及びコバルトの中から選択することが好ましい。又、これらの触媒物質を組み合わせることもでき、上記金属の塩、又は、上記金属の微粒子を単独又は組み合わせて用いることができる。

【0017】本発明の連続触媒体は単なる触媒として使用する他に、例えば、熱交換の機能をもたせると共に反応室の壁体として使用することにより、反応熱を直接的に外部に取り出すことができるので、ケミカルヒートパイプシステム等、種々の使用方法が可能である。また、使用方法に応じて、板状、リボン状、管状、ハニカム状等の形状とすることができる。また、所望の反応に応じて触媒活性を有する金属の種類を選択することにより、酸化反応、水素化反応、脱水素反応、加水分解反応等に対して極めて有効となる。たとえば、本発明によって得られる触媒体を使用すれば、後記の実施例に述べる如く、低濃度の有機物の分解反応も効率良く行うことができる。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明は、陽極酸化可能な表面を有する基板の表面に陽極酸化によってアルミナ層を設け、次いで、シリカ源含有溶液中に浸漬した後焼成するゾル・ゲル法を用いて少なくとも1回処理する。この場合、少なくとも初回の処理浴には、蓚酸等の弱酸を共存させる。このようにして、前記アルミナ層の少なくとも表面をSiO,の皮膜で被覆して担体を得、次いで、前記SiO,皮膜表面に触媒を担持させることによって実施する

特開平10-73227

6

[0019]

【発明の効果】本発明によって得られた連続触媒体は、 反応選択性が良好であるのみならず、反応転化率が高い 上寿命も長いので、ケミカルヒートバイブ等の用途に好 適である。

[0020]

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に詳述するが、本発明はこれによって限定されるものではない。 実施例1. アルミ基板 (JISA1050:厚さ0.3 mm)を、4重量%の蓚酸水溶(20℃)中で陽極酸化 10処理(電流密度:50A/m²)して、厚さ100μm のアルミナ(A1、〇、)層を形成させた。

【0021】得られた基板を、蓚酸12.5gを添加したシリカゾル(48%)約300mlに浸漬した後、400℃で焼成して、アルミナ層表面にSiO。の皮膜を設けた基板担体を得た。次いで、1.0g/リットルのpdを含有する、pHが11で25℃の溶液に25時間*

* 浸漬した後乾燥し、前記SiO、上にPdをO.7g/m² 担持させて連続触媒体Aを製造した。

[0022]

【0023】比較例1. ゾル・ゲル法において蓚酸を使用しなかった他は、実施例1と全く同様にして比較用の連続触媒体Bを得た。

【0024】連続触媒体A及びCをそれぞれ8mm²角に切り、石英砂で希釈した後、300℃、分圧0.1、空間速度(SV)約1,000h⁻¹で、各触媒体を用いてメタノールの分解反応を行った結果は図1に示した通りである。図1の結果からゾル・ゲル法の処理時に酸を添加することが有効であることが実証された。

【図面の簡単な説明】

【図1】連続触媒体A、Bを用いてメタノールの分解反応を行わせたときのそれぞれの転化率及び反応選択率を表したグラフである。

[図1]

